



一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统

文献类型：专利

入库方式：OAI收割

来源：[合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
28	4	0

.....

作者 秦敏 卢雪 段俊 方武 沈兰兰 江宇 谢品华 刘建国 刘文清

发表日期 2014

专利国别 中国

专利号 CN 104007069 A

专利类型 发明

权利人 中国科学院

申请日期 2014

专利申请号 201410215040.8

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/21111>]

专题 [合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所](#)

作者单位 中国科学院合肥物质科学研究院 地址 230031 安徽省合肥市蜀山湖路 350 号

推荐引用方式 秦敏 卢雪 段俊 方武 沈兰兰 江宇 谢品华 刘建国 刘文清. 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, 一种基于离轴抛物面镜的差分光学吸收光谱测量系统, CN 104007069 A, 2014-01-01.

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。